



**International
Standard**

ISO 25164

**Physical vapor deposition
coatings — Magnetron sputtering
deposition of TiAlSiN thin films —
Specification**

*Revêtements obtenus par dépôt physique en phase vapeur —
Dépôt de couches minces de TiAlSiN par pulvérisation cathodique
magnétron — Spécification*

**First edition
2026-08**

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn